

電子デバイス
新技術開発

～産技研プロジェクト研究シーズ紹介 第1弾！～

マイクロデバイスが拓く省エネ・創エネ技術

主催:MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)、(地独)大阪府立産業技術総合研究所

日時 平成26年9月26日（金） **18:30～19:30（セミナー）**
19:30～20:30（交流会）

場所 クリエイション・コア東大阪 南館2階 第1会議室

東大阪市荒本北1-4-1（近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分）

大阪府立産業技術総合研究所（産技研）は、平成24年度より産技研プロジェクト研究をスタートさせました。本研究は、大阪にもものづくりイノベーションの核を創成すると共に、ものづくり中小企業の技術開発を支援するための強固な連携基盤を形成することを目的としています。

このたび、MOBIO-Caféでは、この産技研プロジェクトの研究シーズを3回シリーズで紹介することとなりました。第1弾は、薄膜・電子デバイス開発プロジェクトから、「有機半導体・MEMSデバイス」への取り組みを紹介します。

有機半導体デバイスとしては、塗布法など簡便な作製方法で実現できる有機半導体トランジスタや3Dトランジスタについて、また、MEMSデバイスについては、MEMS技術を使った強誘電体薄膜による振動発電デバイスについて、それぞれご紹介いたします。このようなマイクロデバイス技術は、今後、省エネや創エネの分野で、急速な市場拡大が見込まれるとともに、中小企業においても参入できるチャンスがあります。今回の講師は産技研 宇野真由美、村上修一が担当し、この分野での産技研の研究シーズを紹介します。なお、講師は、交流会にも参加して、皆様のご質問やご相談に応じますので、交流会へのご参加も是非お願いいたします。

参加費無料（交流会は1,000円）

定員：20名（先着順）

ものづくり中小企業

お申し込み

「インターネット」または「FAX（下記申込書に記載）」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。

お問合せ先

ものづくりビジネスセンター大阪（藤原・間々田） TEL：06（6748）1052

CHECK!

MOBIO

検索

<http://www.m-osaka.com>

から「MOBIO Cafe 開催案内」をご覧ください。

参加申込書

FAX06-6748-1062 ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままFAXして下さい。

参加者氏名		企業名 部署・役職	
電話番号		FAX番号	
e-Mail			
住所	〒		
交流会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない		

※ 交流会は19:30より、南館2階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費1,000円）

※ 本申込書にご記入いただいた情報は、本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。